

SECCION B –TECNICAS INDUSTRIALES DIVERSAS; TRANSPORTES

B01 PROCEDIMIENTOS O APARATOS FISICOS O QUIMICOS EN GENERAL (hornos, convertidores en general F27)

B01L APARATOS DE LABORATORIO PARA LA QUIMICA O LA FISICA, DE USO GENERAL (aparatos de uso médico o farmacéutico A61; aparatos para aplicaciones industriales o aparatos de laboratorio cuya estructura y funciones son comparables a las de aparatos industriales similares, ver las clases relativas a los aparatos industriales, en particular las subclases B01 y C12; aparatos de separación o de destilación B01D; dispositivos de mezcla o de agitación B01F; atomizadores B05B; tamices, cribas B07B; tapones, capuchones B65D; manipulación de líquidos en general B67; bombas de vacío F04; sifones F04F 10/00; grifos, válvulas F16K; tubos, empalmes para tubos F16L; aparatos especialmente adaptados al estudio y análisis de materiales G01, particularmente G01N; aparatos eléctricos u ópticos, ver las subclases apropiadas en las secciones G y H)

Nota

La presente subclase cubre únicamente los aparatos utilizables únicamente en el laboratorio y a los que no pueden servir para uso industrial en razón de su estructura simple o de sus pocas posibilidades de adaptación.

1/00 Recintos; Cámaras (campanas de humo B08B; provistas de dispositivos de manipulación, cajas para guantes B25J; cámaras frías F25D)

1/02 . Cámaras de presión; Sus exclusas

1/04 . Cámaras o recintos sin polvo

3/00 Recipientes o utensilios para laboratorios, p. ej. cristalería de laboratorio (botellas B65D; equipos para enzimología o microbiología C12M 1/00); **Cuentagotas** (recipientes para volumetría G01F)

3/02 . Buretas; Pipetas

3/04 . Crisoles

3/06 . Cristalizadores

3/08 . Matrices (especialmente adaptados a la destilación B01D)

3/10 . Frascos de lavado

3/12 . Recipientes o botellas de gas

3/14 . Tubos de ensayo

3/16 . Retortas

3/18 . Espátulas

5/00 Aparatos para el tratamiento de gases (recipientes o botellas de gas B01L 3/12; colectores refrigerados, deflectores refrigerados B01D 8/00; separación de gases o de vapores B01D 53/00; generadores de gas B01J 7/00; purgadores de vapor F16T)

5/02 . Aparatos colectores de gas, p. ej. por barbotaje en el agua (para toma de muestras G01N)

5/04 . Aparatos para el lavado de gases, p. ej. por barbotaje

7/00 Aparatos de calentamiento o de enfriamiento (evaporadores B01D 1/00; secado de gases o vapores, p. ej. desecadores, B01D 53/26; autoclaves B01J 3/04; hornos de secado F26B; altos hornos, hornos F27); **Dispositivos de aislamiento térmico [3]**

7/02 . Baños de agua; Baños de arena; Baños de aire

7/04 . *Dispositivos de aislamiento térmico, p.ej. camisas para matrices [2010.01]*

9/00 Dispositivos de soporte; Dispositivos de sujeción (tenacillas, pinzas B25B)

9/02 . Bancos o mesas de laboratorio; Sus guarniciones

9/04 . Soportes para retortas; Sistemas de sujetar la retorta

9/06 . Soportes para tubos de ensayo; Portatubos de ensayo

99/00 Materia no prevista en otros grupos de esta subclase [2010.01]